

союз советсних СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ РЕСПУБЛИН

## (19) <u>SU</u>(11) <u>1587461</u> A 1

. (51)5 G O2 B 13/24

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ по изобретениям и отнрытиям при гннт ссср

## ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

(21) 4471157/24-10

(22) 03.08.88

(46) 23.08.90. Бюл. № 31

(72) В.И.Цуран и И.Ф.Гуревич

(53) 535,824.2 (088.8)

(56) Авторское свидетельство СССР № 1303972, кл. G 02 B 13/24, 1985.

(54) ПРОЕКЦИОННЫЙ ОБЪЕКТИВ С УВЕЛИ-ЧЕНИЕМ - 1/5x

(57) Изобретение относится к оптическим системам и может найти применение в микроэлектронике и проекционных системах экспонирования для изготовления полупроводниковых приборов. Цель изобретения - увеличения поля зрения объектива. Проекционный объектив содержит одиннадцать компонентов, первый из которых отрицательный мениск, обращенный вогнутостью к плоскости предметов с соотношением ра-

диусов 1:2, второй - отрицательный мениск, обращенный выпуклостью к плоскости предметов, третий - двояковыпуклая линза, четвертый и пятый - положительные мениски, обращенные выпуклостью к плоскости предметов, шестойсклеенный отрицательный мениск, обращенный выпуклостью к плоскости предметов, седьмой и восьмой - отрицательные мениски, обращенные выпуклостью и вогнутостью к плоскости предметов соответственно, девятый положительный мениск, обращенный вогнутостью к плоскости предметов и склеенный из положительной и отрицательной линз, десятый - двояковыпуклая линза, а одиннадцатый - положительный мениск, обращенный выпуклостью к плоскости предметов и выполненный из двух положительных менисков.

Изобретение относится к оптическим системам и может найти применение в микроэлектронике в проекционных системах экспонирования для изготовления полупроводниковых приборов.

Целью изобретения является увеличение поля зрения объектива.

На фиг. 1 приведена оптическая схема объектива; на фиг. 2 - частотно-контрастные характеристики (линия ---- - идеальная система, - меридиальное сечение, . - сагиттальное сечение).

Объектив состоит из четырнадцати линз, собранных в одинналиать компонентов. Первый компонент - отрицатель-

ный мениск 1, обращенный вогнутостью к полости предметов, второй - отрицательный мениск 2, обращенный выпуклостью к плоскости предметов, третий - двояковыпуклая линза 3, четвертый и пятый - положительные мениски 4 и 5, обращенные выпуклостью к плоскости предметов, шестой - отрицательный мениск, обращенный выпуклостью к плоскости предметов и склеенный из положительной 6 и отрицательной 7 лина, седьмой - отрицательный мениск 8. обращенный выпуклостью к плоскости предметов, восьмой - отрицательный мениск 9, обращенный погнутостью к плоскости предметов, девятый - по-

10

20

ложительный мениск, обращенный вогнутостью к плоскости предметов и склеенный из отрицательной 10 и положительной 11 линз. Десятый — двояковыпуклая линза 12, одиннадцатый — положительный мениск, обращенный выпуклостью к плоскости предметов и склеенный из положительных менисков 13 и 14.

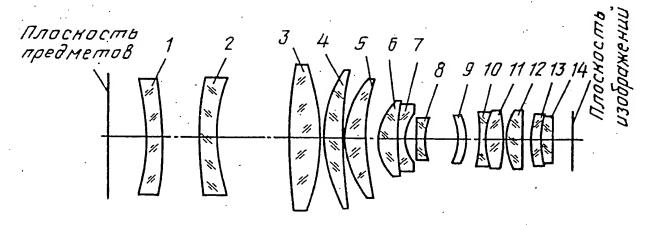
Объектив имеет высокую степень коррекции аберрации для области спектра 404,6 + 5 нм. Увеличение объектива - 1/5x. Апертура 0,27, по-ле зрения 28 мм.

Предлагаемый объектив имеет преимущество перед известным, увеличено поле изображения до  $\emptyset$  = 28 мм, что позволит размещать большее количество полупроводниковых приборов на пластине при одном экспонировании.

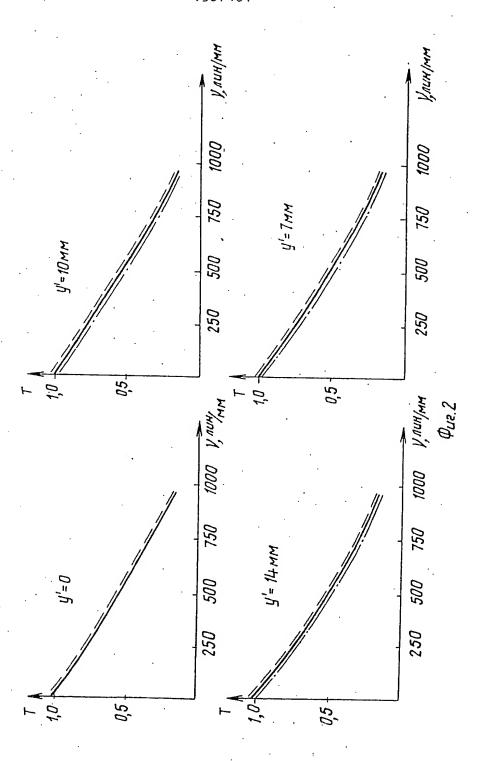
## Формула изобретения

Проекімонный объектив с увеличением - 1/5х, включающий одиннадцать компонентов, первый из которых - отрицательный мениск, второй - отрицательный ме-

ниск, обращенный выпуклостью к плос кости предметов, третий - двояковыпуклая линза, четвертый и пятый - положительные мениски, обращенные выпуклостью к плоскости предметов, шестой - склеенный отрицательный мениск. обращенный выпуклостью к плоскости предметов, седьмой - отрицательный мениск, обращенный выпуклостью к плоскости предметов, восьмой - отрицательный мениск, обращенный вогнутостью к плоскости предметов, девятый компонент - положительный мениск, обращенный вогнутостью к плоскости предметов и склеенный из положительной и отрицательной линэ,десятый компонент двояковыпуклая линза, одиннадцатый компонент - склеенный положительный мениск, обращенный выпуклостью к плоскости предметов, отличающийся тем, что, с целью увеличения поля зрения, первый компонент. обращен вогнутостью к плоскости предметов и имеет соотношение радиусов 1:2, а одиннадцатый компонент выполнен склеенным из двух положительных ме-



Puz. 1



Составитель В.Архипов
Редактор Н.Бобкова Техрел Л.Сердюкова Корректор О.Липле

Заказ 2418 Тираж 454 Подписное
ВНИИЛИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Derwent Class: P81; U11 International Patent Class (Additional): G02B-013/22

Bushill Jungan Parint Attempt

P.D. Pox 4026

Gaithersburg, MO 20885-4026 Telanhace: 301-269-8050

Telefax: 301-859-8029

(c) 1998 DERWENT INFO LTD. All rts. reserv. \*\*Image available\*\* 008702182

DIALOG(R) File 351: DERWENT WPI

component Projection lens for microelectronics circuit mig. - has first WPI Acc No: 91-206202/199128 with concave surface pacing object having one-to-two radii ration regions

Patent Assignee: TSURAN V I (TSUR-I)

Inventor: GUREVICH I F; TSURAN V I Number of Countries: 001 Number of Patents: 001

Patent No Kind Date

11/7/139

Applicat No Kind Date Main IPC Patent Family:

Week 199128 B

SU\_1587461 A 19900823 SU 4471157 A 19880803 Priority Applications (No Type Date): SU 4471157 A 19880803

Abstract (Basic): SU 1587461 A

The lens comprises eleven elements, negative menisci (1,2), biconcave lens (3), positive menisci (4,5), a negative meniscus cemented out of positive and negative lenses (6,7), a positive meniscus cemented out of negative and positive lenses (10,11), biconvex lens (12) and a positive meniscus cemented out of positive menisci (13,14).

The lens has a high degree of correction of aberrations in the spectrum range 404.6+5 nm. The magnification is 1/5x. The aperture is

0.27. The field of view is 28 mm. USE/ADVANTAGE - In the microelectronics industry, for producing semiconductor devices. Field of view is increased. Bul.31/23.8.90 (3pp Dwg.No.1/1)

Derwent Class: P81; U11

International Patent Class (Additional): G02B-013/24